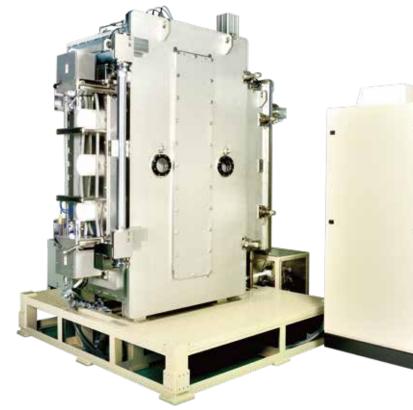


SHOWA SHINKU CO., LTD.



小口ット・ハイサイクルで回せる スパッタリング装置

SPP-155TC









小ロット・ハイサイクルで回せる スパッタリング装置

SPP-155TC

装置コンセプト

製品の品質や歩留まりを上げたい生産現場に適しているのは、 小ロット・ハイサイクルで稼働できる装置ではないか。 そう考えて開発したのがSPP-155TCです。

小ロットで動かせることで、ロット不良発時の損失を最小限にできます。ハイサイクルで回せることで、成型したてのワークをすぐに処理できるため、水分が吸着する時間を短縮することが可能です。そして、スパッタリング装置は、蒸着とは違いバッチ毎に材料補給の手間がかかりません。生産数も品質も妥協したくない。そんな現場で使う装置の正解を目指しました。

主な用途|装飾膜のコーティング

製品例|自動車内装部品・自動車ヘッドランプリフレクター

SPP-155TC

[Equipment Concept]

Sputtering equipment that can operate in small lots and high cycles

For production sites pursuing improve product quality and yield, equipment that can operate in small lots and high cycles is undoubtedly the most suitable. SPP-155TC is a machine developed based on this consideration. Being able to produce in small lots can minimize losses when a lot defect occurs. By operating in a high cycle, the newly molded work can be processed immediately, so it is possible to shorten the time to absorb moisture. With high frequency operation, newly formed workpieces can be processed immediately, thereby shortening the time to absorb moisture. Therefore, unlike the depositing machine, there is no need for the sputtering equipment to replenish materials for each batch. We aim to provide ideal equipment for production sites that do not want to compromise on output and quality.

[Main Applications] Decorative Film Coating [Product Example] Automotive interior parts / Automotive headlamp reflector



SPP-155TC

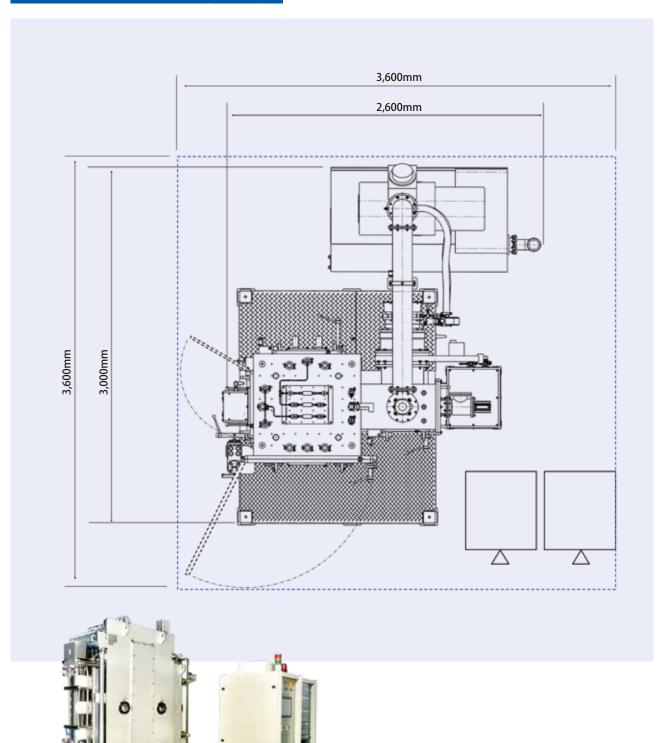
主な特徴	Major Features
真空槽サイズ	□850mm×H1,800mm
Vacuum chamber size	□850×H1800mm
対応ワークサイズ	Φ600mm×H1,200mm
Corresponding work size	Φ600mm×H1200mm
対応ワーク材質	PC, PET, PP, PEなど
Corresponding work material	PC, PET, PP, PE, etc.
プロセスガス Process gas	O ₂ →前処理用、後処理用 Ar→スパッタ用、 HMDSO→前処理用、重合用 O ₂ → For pretreatment, for posttreatment Ar → for sputtering HMDSO → For pretreatment, for polymerization
排気時間	2.0×10-2Paまで3分以内
Exhaust time	reach 2.0 x 10-2 Pa within 3 minutes
サイクルタイム	4分/1サイクル (参考値)
Cycle time	4 minutes / cycle (reference value)
自動運転範囲 Autonomous operating range	①真空排気→②前処理(O₂プラズマ)→③スパッタ(金属)→ ④重合(SiOx)→⑤後処理(親水化等)→⑥ベント Vacuum exhaust→②Pretreatment(O₂plasma)→③Sputtering(Metal)→ ④Polymerization(SiOx)→⑤Posttreatment(Hydrophilization,etc.)→⑥Vent

製品仕様表	Product specifications
装置名称	カルーセル型高速スパッタ重合装置
Equipment Name	High Speed Sputtering / Polymerization Equipment
型式	SPP-155TC
Model Number	SPP-155TC
据付寸法	W4,000mm×D4,000mm×H2,700mm
Installation dimensions	W4,000mm×D4,000mm×H2,700mm
主排気	ターボ分子ポンプ×2 + クライオポンプ×1
Main pumping	Turbo molecular pump x 2 + Cryo pump x 1
粗引き	油回転ポンプ×1+メカニカルブースターポンプ×1
Rough pumping	Oil rotary pump x 1 + Mechanical booster pump x 1
カソード	6×55インチマグネトロンカソード
Cathode	6 x 55 inch magnetron cathode
スパッタ材料	Al、SUSなど
Sputtering material	Al, SUS, etc.
スパッタ電源	80kW DC電源×1式 (20kW電源×4台直列)
Sputter power supply	80kW DC power supply x 1 set (20kW power supply x 4 units in series)
重合機構	バー電極(前処理、重合、後処理用)
Polymerized mechanism	Bar electrode (for pretreatment, polymerization, posttreatment)
重合電源	10kW MF電源
Polymerized power supply	10kW MF power supply



レイアウト例

Layout Example











〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10 https://www.showashinku.co.jp

【装置】ご相談窓口 | TEL.042-764-0370

- ●本資料に記載の製品仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合あります。
- ●本資料に記載の製品は外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略物資等 輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国外に該当品を持ち出す際 は、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。

Equipment consultation counter

HQ and Sagamihara Plant 3062-10 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-city, Kanagawa 252-0244 Japan TEL:+81-42-764-0370

- For the improvement of the product, please understand that the specifications are subject to change without prior notice.
- ●This product may be applicable to export control products such as strategic raw materials which are regulated by the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Accordingly when you bring out the applicable products outside Japan, you should take a necessary action such as application of an export permit to the Government of Japan.